

ZJAZD I

| Godziny | 01 października 2017 r. | |
|-----------------------|-------------------------|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (3/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (2/10) s. 519 |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD II

| Godziny | 07 - 08 października 2017 r. | |
|-----------------------|---|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (4/10) s. 519 | PODSTAWY FOTONIKI I W (3/36) s. 140 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (2/14) s. 519 | |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (4/20) s. | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (3/24) s. 206 |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

ZJAZD III

| Godziny | 14 - 15 października 2017 r. | |
|-----------------------|---|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (8/10) s. 140 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (6/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (4/8) s. 250 | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE prof. A. Bieńkowski W (10/10) s. 140 koniec |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (4/14) s. 140 |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

WYDZIAŁ MECHATRONIKI**semestr VII rok akad. 2017/2018**

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

GRUPA: Z44 - specjalność : URZĄDZENIA MECHATRONICZNE**ZJAZD IV**

| Godziny | 21 - 22 października 2017 r. | |
|-----------------------|---|---|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | PODSTAWY FOTONIKI I W (9/36) s. 519 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (2/25) s. 146 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | ELEKTRONICZNE TECHNIKI POMIAROWE L (8/8) s. 250 koniec |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (8/20) s. | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (6/24) s. 206 |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD V

| Godziny | 28 - 29 października 2017 r. | |
|-----------------------|---|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (9/25) s. 603 | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (8/14) s. 519 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | PODSTAWY FOTONIKI I W (12/36) s. 519 |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (4/25) s. 519 | WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (12/20) s. |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

ZJAZD VI

| Godziny | 04 - 05 listopada 2017 r. | |
|-----------------------|--|---|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (9/24) s. 206 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (12/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (6/25) s. 206 |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | PODSTAWY FOTONIKI I W (15/36) s. 206 | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

ZJAZD VII

| Godziny | 12 listopada 2017 r. | |
|-----------------------|----------------------|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | | PODSTAWY FOTONIKI I W (18/36) s. 519 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (10/14) s. 206 |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (4/8) s. |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

ZJAZD VIII

| Godziny | 18 - 19 listopada 2017 r. | |
|-----------------------|---|---|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (15/25) s. 603 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (8/25) s. 146 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (6/18) s. |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (6/18) s. | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |
| | PODSTAWY FOTONIKI I W (21/36) s. 519 | |

ZJAZD IX

| Godziny | 25 - 26 listopada 2017 r. | |
|-----------------------|---|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (15/24) s. 206 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (18/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (10/25) s. 146 |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (6/8) s. | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (2/12) s. 146 |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (2/12) s. 146 |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

WYDZIAŁ MECHATRONIKI**semestr VII rok akad. 2017/2018**

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

GRUPA: Z44 - specjalność : URZĄDZENIA MECHATRONICZNE**ZJAZD X**

| Godziny | 02 - 03 grudnia 2017 r. | |
|-----------------------|--|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (12/25) s. 146 | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (3/12) s. 206 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | PODSTAWY FOTONIKI I W (24/36) s. 146 | WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA P (20/20) s. koniec |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W (14/14) s. 146 koniec | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI P (8/8) s. koniec | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD XI

| Godziny | 09 - 10 grudnia 2017 r. | |
|-----------------------|---|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasiak W (18/24) s. 206 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (21/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (12/18) s. | PODSTAWY FOTONIKI I W (27/36) s. 146 |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (15/25) s. 146 |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD XII

| Godziny | 16 - 17 grudnia 2017 r. | |
|-----------------------|--|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | PODSTAWY FOTONIKI I W (30/36) s. 146 | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (6/12) s. 146 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | |
| 11 ¹⁵ - 12 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (17/25) s. 146 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (6/12) s. 146 |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (4/12) s. 146 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (6/12) s. 146 |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (4/12) s. 146 | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

WYDZIAŁ MECHATRONIKI**semestr VII rok akad. 2017/2018**

ROZKŁAD ZAJĘĆ dla STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

GRUPA: Z44 - specjalność : URZĄDZENIA MECHATRONICZNE**ZJAZD XIII**

| Godziny | 13 - 14 stycznia 2018 r. | |
|-----------------------|--|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasik W (21/24) s. 146 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (23/25) s. 603 |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (8/12) s. 146 |
| 11 ¹⁵ - 12 | PODSTAWY FOTONIKI I W (33/36) s. 146 koniec | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (8/12) s. 146 |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (19/25) s. 146 |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD XIV

| Godziny | 20 - 21 stycznia 2018 r. | |
|-----------------------|--|--|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (21/25) s. 146 | URZĄDZENIA I SYSTEMY PRODUKCYJNE doc. dr inż. Janusz Igielski (25/25) s. 603 koniec |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH W (10/12) s. 146 | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (23/25) s. 146 |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH P (10/12) s. 146 | URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE ELEKTRONIKI I doc. dr inż. Ryszard Jezior W (12/12) s. 146 koniec |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | PODSTAWY FOTONIKI I W (36/36) s. 146 koniec | |
| 16 ¹⁵ - 17 | | |

ZJAZD XV

| Godziny | 27 - 28 stycznia 2018 r. | |
|-----------------------|---|---|
| | SOBOTA | NIEDZIELA |
| 8 ¹⁵ - 9 | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI dr inż. J. Tomasik W (24/24) s. 206 koniec | TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ MECHATRONIKI I prof. nzw. dr hab. inż. D. Biało W (25/25) s. 146 koniec |
| 9 ¹⁵ - 10 | | |
| 10 ¹⁵ - 11 | | APARATURA W SYSTEMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI L (18/18) koniec s. |
| 11 ¹⁵ - 12 | | |
| 12 ¹⁵ - 13 | | |
| 13 ¹⁵ - 14 | | |
| 14 ¹⁵ - 15 | | |
| 15 ¹⁵ - 16 | | |

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA:

- 27.01. egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
- 03-04 lutego 2018 r. – sesja egzaminacyjna I – termin
- 10-11 lutego 2018 r. – sesja egzaminacyjna II – termin